令和８年度次世代企業技術者育成事業 分野横断応用研修

「X 線光電子分光分析装置活用」課程
受講者募集のご案内

岐阜県産業技術総合センターでは、先端的な機器活用などを図り、技術力、開発力の向上を目的として、「次世代企業技術者育成事業　分野横断応用研修」を実施しています。その一課程として、本年度は「X 線光電子分光分析装置」の活用研修を開催いたします。

ご多用中とは存じますが、ぜひともご参加くださいますようご案内申し上げます。

研修日程　令和8年11月30日（月）13：30 ― 17：00

研修内容　X 線光電子分光分析装置の活用に関する研修

講師　アルバック・ファイ（株）　橋本 真希　氏

研修会場　岐阜県産業技術総合センター　実験棟Ｅ2階　E204 研修室（座学）
実験棟Ｅ1階　E105 表面構造分析室（実技）

研修内容（予定）

日　付	時　間		内　容
11/30（月）	13:00 ― 13:30		受付
	13:30 ― 13:40	10分	開会挨拶
	13:40 ― 14:40	60分	XPS の原理から測定事例まで（座学）
	14:40 ― 14:45	5分	移動
	14:45 ― 15:15	30分	試料準備・試料導入（実技）
	15:15 ― 15:30	15分	休憩
	15:30 ― 16:30	60分	装置操作およびデータ解析（実技）
	16:30 ― 16:50	20分	質疑応答・まとめ
	16:50 ― 17:00	10分	閉会

受講対象　県内事業者等　※中小企業者又はその従業員の方を優先させて頂きます。

募集人数　５名　※同一事業者等からの複数名申込みや申込多数の場合は、調整させていただくことがあります。

受講費用　無料

申込方法　URL または二次元コードから必要事項を記入の上、お申し込みください。
二次元コードが読み取れない場合は、下記のメールまたは問合せ先へご連絡ください。
【E-mail】 seminar_chemical@gitec.rd.pref.gifu.jp
（アンダーバー）

https://logoform.jp/f/Wagom

申込締切　11月20日（金）　17：00

問合せ先　岐阜県産業技術総合センター 化学部　（担当：篠田・林）
〒501-3265 岐阜県関市小瀬 1288 番地
TEL 0575-29-7153（化学部ダイヤルイン）／0575-22-0147（代表）

共催　岐阜県産業技術総合センター／ぎふ技術革新センター運営協議会